



您现在的位置: [首页](#) > [人才](#) > [工作动态](#)

西安光机所李学龙研究员当选美国光学学会会士 (OSA Fellow)

文章来源: 西安光学精密机械研究所

发布时间: 2012-11-14

【字号: 小 中 大】

11月13日获悉,因在“图像与视频处理、模式识别和成像系统”方面的贡献,中科院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室副主任、中科院光谱成像技术重点实验室副主任、光学影像分析与学习中心(OPTIMAL)主任李学龙研究员当选美国光学学会会士(OSA Fellow)。

美国光学学会成立于1916年,是世界上光学和光学影像处理领域权威的国际性学术组织之一,拥有来自175个国家的18000余名个人会员,学会每年在国际范围内通过严格的程序,遴选60位左右的会士,中国大陆地区2012年之前共有15名入选者。

李学龙是国家“千人计划”创新类型中最年轻的学者,并获得国家杰出青年科学基金、中国青年五四奖章等。在负责国家重要工程项目的同时,他也当选了一些国际学会的荣誉称号,包括国际电气与电子工程师协会会员(IEEE Fellow)、国际模式识别学会会士(IAPR Fellow)、美国光学学会会士(OSA Fellow)、国际光学工程学会会士(SPIE Fellow)、英国工程技术学会会士(IET/IEE Fellow)、英国计算机学会会士(BCS Fellow)、国际欧亚科学院院士(Academician)、以及国际青年科学院(GYA)委员等。

打印本页

关闭本页